



仕様	
型名	株式会社フォトンデザイン MPL-800-SRD
測定波長範囲	355 ~ 1800 nm
光源	<ul style="list-style-type: none"> ・ 半導体レーザー($\lambda = 532$ nm, 100 mW) ・ He-Cd レーザー($\lambda = 325$ nm, 15 mW)
検出器	CCD 検出器
付属装置	<ul style="list-style-type: none"> ・ マッピング測定用ステージ ・ ラマン分光測定対応